⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。「(木村) ＋調達件名」パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp
⑶　入札説明会の日時及び場所　平成31年５月14日11時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　平成31年６月12日15時00分
⑸　入札書の受領期限　平成31年６月26日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　平成31年６月27日13時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第５号に同じ。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Seishi Shiobara, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
⑵　Classification of the products to be procured : 26
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : High resolution Operando Hydrogen Microscope (hydrogen supply type)／Ultra-high vacuum container and ancillary equipment 1 set
⑷　Delivery period : By 25, October, 2019
⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　The same as the notice No.5
B　The same as the notice No.5
C　The same as the notice No.5
⑺　Time-limit of tender : 3 : 00 PM, 12, June, 2019
⑻　Contact point for the notice : Satoshi KIMURA, TEL 029―859―2330 Procurement office, Administration Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan
⑼　Please be noted that if it is indicated that environmental conditions relating to the procurement are laid down in its tender documents.

○第14号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　26
⑵　購入等件名及び数量　無冷媒型低振動磁場発生装置　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　納入期限　平成32年２月28日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　入札方法　第５号に同じ。
⑺　電子入札システムの利用　第５号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第５号に同じ。
⑵　第５号に同じ。
⑶　第５号に同じ。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　総務部門調達室　今　政人　電話029―859―2732
⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。「(今) ＋調達件名」パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp
⑶　入札説明会の日時及び場所　平成31年５月14日14時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　平成31年６月12日15時00分
⑸　入札書の受領期限　平成31年６月26日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　平成31年６月27日14時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第５号に同じ。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Seishi Shiobara, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
⑵　Classification of the products to be procured : 26
⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Cryogen-free magnetic field generator with low vibration 1 set
⑷　Delivery period : By 28, February, 2020
⑸　Delivery place : National Institute for Materials Science
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
A　The same as the notice No.5
B　The same as the notice No.5
C　The same as the notice No.5
⑺　Time-limit of tender : 3 : 00 PM, 12, June, 2019
⑻　Contact point for the notice : Masato KON, TEL 029―859―2732 Procurement office, Administration Division, National Institute for Materials Science, 1―2―1 Sengen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305―0047 Japan
⑼　Please be noted that if it is indicated that environmental conditions relating to the procurement are laid down in its tender documents.

○第15号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　26
⑵　購入等件名及び数量　磁気機械特性評価システム　１式
⑶　調達件名の特質等　入札説明書及び仕様書による。
⑷　納入期限　平成32年２月28日
⑸　納入場所　国立研究開発法人物質・材料研究機構
⑹　入札方法　第５号に同じ。
⑺　電子入札システムの利用　第５号に同じ。
2　競争参加資格
⑴　第５号に同じ。
⑵　第５号に同じ。
⑶　第５号に同じ。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒305―0047 茨城県つくば市千現一丁目２番地１　国立研究開発法人物質・材料研究機構　総務部門調達室　今　政人　電話029―859―2732
⑵　入札説明書の交付方法　入札説明書等の配布資料は、入札情報公開システム上で交付する。ダウンロードに必要となるパスワードは、下記の請求先へメールにて問い合わせること。なお、メールの件名は下記のとおりとすること。「(今) ＋調達件名」パスワード請求先：password@ml.nims.go.jp
⑶　入札説明会の日時及び場所　平成31年５月14日15時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
⑷　証明書等の受領期限　平成31年６月12日15時00分
⑸　入札書の受領期限　平成31年６月26日15時00分
⑹　開札の日時及び場所　平成31年６月27日15時00分　国立研究開発法人物質・材料研究機構千現地区入札室
4　その他　第５号に同じ。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Seishi Shiobara, Division Director, Administration Division, National Institute for Materials Science
⑵　Classification of the products to be procured : 26